#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-200766 (P2000-200766A)

(43)公開日 平成12年7月18日(2000.7.18)

f-7J-h*( <b>参考)</b>
647A ボ 請求項の数7 OL (全4頁)
02093
化学工業株式会社 府大阪市中央区北浜4丁目5番33号
: 直樹  県つくば市北原6 住友化学工業株式  内
: 秀明 誤つくば市北原 6 住友化学工業株式 :内
) 193285 1士 久保山 隆 (外2名)
)C

# (54) 【発明の名称】 電子部品用洗浄液

#### (57)【要約】

【課題】電子部品の表面に付着した微細なゴミや有機物を効率的に洗浄除去し、かつシリコンに対する侵食性を抑制した電子部品洗浄液であって、シリコン表面を有する電子部品の洗浄工程において好適に使用され得る電子部品用洗浄液を提供する。

【解決手段】下記の(A)~(C)を含有する電子部品 用洗浄液。

- (A):アンモニウム、カリウム又はナトリウムの水酸 化物
- (B):繰り返し単位として、オキシエチレン基及び/ 又はオキシプロピレン基からなり、各繰り返し単位はエ ーテル結合を形成している化合物
- (C):水

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】下記の(A)~(C)を含有する電子部品 用洗浄液。

(A):アンモニウム、カリウム又はナトリウムの水酸 化物

(B):繰り返し単位として、オキシエチレン基及び/ 又はオキシプロピレン基からなり、各繰り返し単位はエ ーテル結合を形成している化合物

#### (C):水

【請求項2】(A)が水酸化アンモニウムである請求項 10 1記載の電子部品用洗浄液。

【請求項3】(A)の濃度が0.01~31重量%である請求項1又は2記載の電子部品用洗浄液。

【請求項4】(B)のオキシエチレン基とオキシプロピレン基との共重合形式がブロック重合であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の電子部品用洗浄液。

【請求項5】(B)におけるオキシプロピレン基の平均 分子量が $500\sim300$ である請求項 $1\sim4$ のいずれ かに記載の電子部品用洗浄液。

【請求項6】(B)におけるオキシエチレン基のオキシエチレン基とオキシプロビレン基の合計量に対する重量比が、0.05~0.8を満足する請求項1~5のいずれかに記載の電子部品用洗浄液。

【請求項7】(B)/(A)の重量比が0.1×10<sup>-4</sup> ~1である請求項1~6のいずれかに記載の電子部品用 洗浄液。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品用洗浄液に関するものである。更に詳しくは、本発明は、電子部品の表面に付着した微細なゴミや有機物を洗浄除去し、かつシリコンに対する侵食性を抑制した電子部品用洗浄液であって、シリコン表面を有する電子部品の洗浄工程に最適に使用され得る電子部品用洗浄液に関するものである。

## [0002]

【従来の技術】液晶ディスプレイ、シリコン基板を用いる集積回路デバイス等の電子部品の製造・組み立て時において、電子部品の表面に付着する微細なゴミや有機物を洗浄する工程がある。従来、かかる工程に用いられる洗浄液としては、水酸化アンモニウム水溶液が知られている。ところで、電子部品のうちには、表面の少なくとも一部にシリコン部分を有するものがある。かかる部品の洗浄時に、上記水酸化アンモニウム水溶液を用いた場合、シリコンを侵食するという問題点がある。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、電子 部品の表面に付着した微細なゴミや有機物を効率的に洗 浄除去し、かつシリコンに対する侵食性を抑制した電子 50

部品洗浄液であって、シリコン表面を有する電子部品の 洗浄工程において好適に使用され得る電子部品用洗浄液 を提供することにある。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、下記の $(A) \sim (C)$ を含有する電子部品用洗浄液に係るものである。

(A):アンモニウム、カリウム又はナトリウムの水酸 化物

(B):繰り返し単位として、オキシエチレン基及び/ 又はオキシプロピレン基からなり、各繰り返し単位はエ ーテル結合を形成している化合物

#### (C):水

[0005]

【発明の実施の形態】次に、本発明を詳細に説明する。本発明における(A)は、アンモニウム、カリウム又はナトリウムの水酸化物であり、電子部品への金属汚染の観点から水酸化アンモニウムが好ましい。電子部品用洗浄液中における(A)の濃度は、0.01~31重量%であることが好ましく、さらに好ましくは0.1~5.0重量%である。該濃度が低すぎると洗浄性が不十分となる場合があり、一方該濃度が高すぎると洗浄液の調製が困難となる場合がある。

【0006】本発明における(B)において、オキシエチレン基とオキシプロピレン基との共重合形式は、ブロック重合でも、ランダム重合でも、ブロック性を帯びたランダム重合でもよく、これらの中でブロック重合が好ましい。(B)の化合物の末端は、水素原子又は水酸基が好ましい。オキシエチレン基とは、一CH2-CH2-O-で示され、オキシプロピレン基とは、一CH(CH3)-O-で示される。以下、オキシエチレン基をEO、オキシプロピレン基をPOと記すことがある。

【0007】本発明における(B)において、オキシプロピレン基の平均分子量は、500~3000であることが好ましく、さらに好ましくは900~1750である。該平均分子量が過小であると洗浄性が不十分となる場合があり、一方該平均分子量が過大であると調製時の溶解性が不十分となる場合がある。

【0008】(B)におけるオキシエチレン基のオキシエチレン基とオキシプロピレン基の合計量に対する重量比、すなわち(B)におけるオキシエチレン基の含有割合は、0.05~0.8であることが好ましく、さらに好ましくは0.1~0.4である。該含有割合が過少であると調製時の溶解性が不十分となる場合があり、一方該含有割合が過多であると消泡性が不十分となる場合がある。

【0009】本発明における(B)の具体的な製品名としては、アデカプルロニック L31、L61、L44、L64、L68(旭電化(株)製、以降アデカL3

3

1、L61、L44、L64、L68と略す)、レオコン 1015H, 1020H (ライオン (株) 製)、エパン 410、420、610、710、720 (第一工業製薬 (株))等が挙げられる。

【0010】電子部品用洗浄液中における(B)/
(A)の重量比は、0.1×10<sup>-4</sup>~1であることが好ましく、さらに好ましくは0.2×10<sup>-4</sup>~1である。
該比が過小であるとシリコンに対する侵食性が大となる場合があり、一方該比が過大であると消泡性が不十分となる場合がある。本発明の(C)は水である。本発明の10洗浄液を得るには、所定量の各成分を混合すればよい。【0011】本発明の洗浄液を用いて洗浄する方法としては、たとえば、10~80℃の温度範囲において、本発明の洗浄液により電子部品を洗浄すればよい。また、本発明の洗浄液を過酸化水素水等と混合して、電子部品を洗浄してもよい。\*

\*【0012】本発明の洗浄液は、洗浄効果に優れるとともに、アモルファスシリコン、多結晶シリコン等のシリコンに対する侵食性を抑制したものであり、液晶ディスプレイ、シリコン基板を用いる集積回路デバイス等の電子部品の洗浄工程において好適に使用され得る。

[0013]

【実施例】以下、本発明を実施例により説明するが、本 発明はこれに限定されるものではない。

実施例1及び比較例1

被洗浄材として、シリコン基板上に厚み4400Å多結晶シリコン層を有するテスト片を用いた。該テスト片を、恒温浴中、45℃に保持された表1記載の洗浄液に浸せきし、洗浄液の多結晶シリコンに対する侵食性を調べた。条件及び結果を表1に示した。

[0014]

【表1】

	実施例1	比較例1		
洗净液組成	1 wt%水酸化アンモニウム 水溶液+10wt ppm アデカレ 3 1*	1 wt%水酸化アンモニウム 水溶液		
評価 エッチレート A/分	25.3	382		

\*アデカL31:オキシプロピレン基の平均分子量が950であり、オキシエチレン基の含有割合が0.1である(B)の化合物

【0015】実施例2及び比較例2

被洗浄材として、ガラス基板上に厚み4200Åアモルファスシリコン層を有するテスト片を用いた。該テスト※

※片を、恒温浴中、45℃に保持された表2記載の洗浄液に浸せきし、洗浄液のアモルファスシリコンに対する侵食性を調べた。条件及び結果を表2に示した。

[0016]

【表2】

実施例 2	比較例2
水溶液+10wt ppmアデカL	
0.3	19.4
	1 wt%水酸化アンモニウム 水溶液+10wt ppmアデカL 3 1*

アデカレ31:前記のとおり

【0017】実施例3~10及び比較例3.4 被洗浄材として、シリコン基板上に厚み2800Å多結 晶シリコン層を有するテスト片を用いた。該テスト片 を、恒温浴中、45℃に保持された表3記載の洗浄液に★ ★浸せきし、洗浄液の多結晶シリコンに対する侵食性を調べた。条件及び結果を表3に示した。

[0018]

【表3】

-	洗浄液組成					エッチレート
	水酸化アンモ		と7ンモ 添加剤の種類		添加濃度	(A/
	ニウム機 度	製品名称	EO 含有量	PO 分子量	(ppm)	分)
	(%)		•			
実施例3	0.3	75°7L31	0.1	950	2.5	3
実施例4	0.3	L61	0.1	1750	2.5	2
実施例 5	0.8	L44	0.4	1200	2.5	4
実施例6	3.0	77* hL31	0.1	950	2.5	20
実施例 7	3.0	L61	0.1	1750	2.5	10
実施例8	8.0	L44	0.4	1200	2.5	20
実施例9	3.0	L64	0.4	1750	2.5	22
実施例 10	8.0	L68	0.8	1750	2.5	20
比較例 8	0.3			•		35
比較例4	3.0					219

\*EO含有量: (B) 化合物におけるオキシエチレン基の 含有割合

【0019】実施例11~17及び比較例5

被洗浄材として、シリコン基板上に厚み500Å多結晶

シリコン層を有するテスト片、及び厚み1000Åアモ ルファスシリコン層を有するテスト片を用いた。該テス\*20 【表4】

\*ト片を、恒温浴中、45℃に保持された表5記載の洗浄 液に浸せきし、洗浄液の多結晶シリコン及びアモルファ スシリコン層対する侵食性を調べた。条件及び結果を表 4に示した。

[0020]

	水酸化がモウム濃度	アザカL-31* 添加量 (ppm)	アモルファスシリコ ンエッチレート (Å/min)	多結晶シリコン エッチレート (A/min)
実施例 11	0.3	0.1	27	46
実施例 12	0.3	1	16	8
実施例 18	0.3	5	6	3
実施例 14	0.3	10	6	0.5
実施例 15	0.3	50	4	0.4
実施例 16	0.3	100	4	0.8
実施例 17	0.3	1000	3	0.1
比較例4	0.3	0	100以上	50以上

\*アデカレ31:前記のとおり

[0021]

【発明の効果】本発明の電子部品用洗浄液は、電子部品 の表面に付着した微細なゴミや有機物を効率的に洗浄除※ ※去し、かつシリコンに対する侵食性を抑制したものであ って、シリコン表面を有する電子部品の洗浄工程におい て好適に使用されることができる。